イオンスラスタにおける電荷中和過程の数値解析

# Numerical Analysis of Charge Neutralization Process in Ion Thruster

○永井 宏樹(中京大・院)・星 賢人・小嶋 浩嗣・山川 宏(京大生存圏)・村中 崇信(中京大)

○Hiroki Nagai (Chukyo University) • Kento Hoshi • Hirotsugu Kojima • Hiroshi Yamakawa (RISH, Kyoto University)
• Takanobu Muranaka (Chukyo University)

### Abstract

The neutralization of ion thruster is controlled by the equivalent currents from the ion thruster of fast ion beam from the ion source and of thermal electron from the neutralizer. In normal operation of ion thruster, i.e., complete neutralization of ion thruster, the spacecraft potential is maintained at approximately 0 V due to the balance of the currents emitting from the spacecraft, and the plasma plume with positive potential is formed downstream of the thruster. The difference of potentials between the spacecraft and the plume will accelerate the thermal propellant ions in the plume toward the spacecraft, and the backflow of the ions can cause surface erosion of the spacecraft mostly around the ion thruster due to the impingement of the ions. The energy of the backflow ions is determined by the difference of the two potentials. Therefore, the correlation between the spacecraft potential and the plume potential should be evaluated. In this paper, by using a three-dimensional full Particle-In-Cell code, we numerically reproduce complete neutralization of a virtual small ion thruster to evaluate physical process of the neutralization, and estimation of the spacecraft potential and the plume potential is also performed.

	記号の説明
<i>B</i> :	磁場
<i>E</i> :	電場
$R_c$ :	曲率
Va:	イオンビーム加速電位
<i>m</i> i:	質量
$m_j$ :	荷電粒子jの質量
$q_i$ :	イオン電荷
$q_j$ :	荷電粒子jの電荷
r <sub>T</sub> :	スラスタ半径
<i>t</i> :	時間
VB:	イオンビーム速度
vj:	荷電粒子jの速度
$x_j$ :	荷電粒子jの位置
α:	放出角
$\varepsilon_0$ :	真空の誘電率
ρ:	電荷密度
φ:	静電位

## 1. 研究背景および目的

近年、イオンスラスタ等の電気推進はその高比推力性能 から、動力航行による深宇宙探査や大型商用衛星の姿勢制 御・軌道上昇等にも使用され、その用途はさらに拡大しつ つある.一方で,質量数 10kg 以内,開発コスト数億円以 内の超小型衛星が大学を中心に研究・開発され、実用的な レベルに達しつつあるとともに、超小型衛星による宇宙科 学・宇宙探査ミッションなど、超小型衛星でも本格的に推 進系を必要とする高度なミッションが増えつつある 1). そ のため超小型衛星搭載用推進器として超小型イオンスラス タの研究開発も進められている. イオンスラスタの定常作 動時、すなわちイオンスラスタ完全中和においては、イオ ン源から高速イオンビーム電流と電子源である中和器から 熱的電子電流を同量放出しており、宇宙空間に電気的に浮 動である宇宙機電位がおよそ 0V に維持される.しかし, イオンビーム電流と電子電流のバランスが保持されない場 合,宇宙機電位は空間電位に対して過渡的に変動する<sup>2)</sup>. 放出したイオンビーム電流に対して等しい電子電流が得ら れない中和不良時においては、宇宙機電位はイオンビーム 加速電位相当の負電位まで帯電する<sup>3)</sup>.図1にイオンスラ スタの作動状態と宇宙機電位の相関を示す.図1から見て わかるように中和不良時においては、イオンビーム引き出 しが不可能となる.したがって、イオンスラスタにおいて 安定したビーム引き出しを行うには、イオンビームおよび 中和電子放出のバランス維持が必須となる. そのため, ビ

ームイオン電流に対する中和電子電流をパラメータとした イオンスラスタにおける中和解析を行う必要がある.

さらに、イオンスラスタの定常作動時においては、スラ スタ下流にプラズマプルームが形成され、例えば「はやぶ さ」ではおよそ 30V のプルームポテンシャルを持つ. 宇宙 機電位とプルームポテンシャルの電位差によって、プラズ マプルーム内の熱的低速イオンが宇宙機構体に向かって加 速し、宇宙機構体に衝突する.この衝突により、イオンス ラスタ周辺の宇宙機表面損耗を引き起こす可能性がある. 実際に,小惑星探査機「はやぶさ 2」では,最大 200[ng/cm<sup>2</sup>/h] の損耗が観測されている 4). この宇宙機表面材料損耗を定 量的に評価するためには、イオンスラスタ作動時における 宇宙機電位とプルーム電位の関係が必要となる. 中和解析 やプルーム電位解析には、これまで多数の数値シミュレー ション研究が実施されている 5, 0. しかし, 先行研究の多 くは宇宙機帯電解析と中和解析・プルーム解析を個別に実 施しており、例えば、プルーム解析では、宇宙機電位を 0V 固定としている事例が多い.しかし「はやぶさ」では、中 和不良による宇宙機電位変動が観測されている 2). そのた め、宇宙機帯電解析と中和解析・プルーム形成過程の解析 を同時に行う必要があると考えられる. そこで、本研究で は、これまで本研究グループが開発した、プラズマ数値シ ミュレータコードを使用し、宇宙機電位変動を含む完全中 和・中和不良解析を行い、イオンスラスタにおける中和過 程の評価、さらに、完全中和時の宇宙機電位とプルーム電 位およびプルーム形成過程における諸量を解析することを 目的とする.本稿では、イオンスラスタ作動時における完 全中和および中和不良状態を再現し、このときの宇宙機電 位およびプルーム電位解析について報告する.



図1 イオンエンジンの作動状態と宇宙機電位の相関 (左図:通常の状態,右図:中和不良時の状態)<sup>2)</sup>

## 2. 計算手法と計算モデル

本研究では、宇宙機帯電解析のために開発された、3次 元完全粒子静電コードを使用する<sup>7)</sup>.3次元完全粒子静電 コードは、Particle-In-Cell (PIC)法を用いて電子およびイオ ンそれぞれの代表粒子の軌道を追跡し、これらによる静電 場を自己無撞着に解く.荷電粒子の運動方程式は、

$$\frac{d^2 \overline{x_j}}{dt^2} = \frac{q_j}{m_j} \left( \vec{E} + \overline{v_j} \times \vec{B} \right) \tag{1}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{x_j}}{\mathrm{d}t} = \vec{v_j} \tag{2}$$

である.空間電位は、ポアソン方程式

$$-\varepsilon_0 \nabla^2 \phi = \rho \tag{3}$$

を FFT (Fast Fourier Transform) により求めている. 宇宙機 電位は宇宙機が収集する電荷量から, Capacity Matrix 法<sup>8)</sup> で求める.3次元完全粒子静電コードによる帯電解析では, 対象とする全ての荷電粒子の挙動と宇宙機電位を含むそれ らによる静電場の厳密解を求めることが出来る.

今回の解析では、イオンビーム放出と中和電子放出のみ (電荷交換イオンが存在しない無衝突プラズマ)の帯電解 析を行う.これは、イオンビーム電流量と中和電子電流量 が等しい場合、イオンスラスタ定常作動時の完全中和状態 の再現であり、イオンビーム電流に対して等しい電子電流 が得られない場合、中和器故障時の中和不良状態の再現と なる.計算体系と解析モデルは次の通りである.

計算体系を図 4 に示す.計算領域は 128 cm×128cm× 128cmの3次元立方体とし,計算領域左端から47.5cmの位 置に宇宙機を模した大きさ10cm×10cm×10cmの立方体導 体を配置する.イオンビームの放出口と熱的電子の放出口 は宇宙機x軸方向下流側,宇宙機表面中央に設定している (図 5).放出口は同じ位置に配置し,大きさは直径 5cm である.



図4 計算体系(単位:cm)



図 5 イオンビーム・熱的電子の放出口拡大図 (単位: cm)

イオンビーム放出モデルは放出角内にビームが等方分布 となる Point Source モデル<sup>90</sup>を採用した. 図6に Point Source モデルの幾何学的概念図を示す. このモデルにおいてスラ スタ加速グリッドは放出中心からスラスタ半径 rr を見込 む放出角 $\alpha$ 内に定義される凸面と考え,その曲率 $R_c$ は式(4) で求められる.

$$R_c = \frac{r_T}{\partial \cos(\partial/2)} \tag{4}$$

また,放出イオンビームの速度 vB はビーム加速電位を Va として,式(5)から求められる.

$$v_{B} = \left(2q_{i}V_{a} / m_{i}\right)^{1/2}$$
(5)

放出イオンの初期分布はスラスタ出口面に一様とし、初期 速度  $v_B$ はイオン電荷  $q_i$ 、質量  $m_i$ 、ビーム加速電位を  $V_a$ と して、 $v_B$ =  $(2q_iV_a/m_i)$  <sup>12</sup>により算出し一意的に与えた.中 和電子は、マクスウェル・ボルツマン分布から算出される 熱速度でそのまま放出している.



## 3. イオンスラスタ完全中和解析

イオンスラスタの定常作動時は、イオン源から高速イオ ンビーム電流と電子源である中和器から熱的電子電流が同 量放出される.そのため完全中和解析は、イオンビーム電 流と中和電子電流を同量放出させる必要がある.しかし、 プラズマ粒子シミュレーションにおいて、計算の安定性が 求められる.グリッド幅 dx とデバイ長 AD について、計算 安定性が保証されるのは、

$$dx \le \frac{\lambda_D}{0.3} \tag{6}$$

である<sup>10</sup>. 式(6)を満たさず完全中和解析を行った場合, 図7のように宇宙機電位が時間経過とともに上昇していく. 図8は宇宙機が2400V程度帯電時の空間電位であり,スラ スタ近傍の電位が3200Vにも上昇している.図9はそのと きの電子の空間分布である.スラスタ出口近傍に蓄積する ビームイオンの空間電荷により静電場が形成され,熱的に 放出された電子がこの静電場によって強い静電加速を受け ることで電子がビーム状に放出されている.これにより, 電子が計算体系外に散逸し続け,宇宙機電位が上昇したと 考えられる.



図7 「悪い」サイズの計算格子サイズ使用時の完全中和 解析における電位履歴



図8 宇宙機 2400V 帯電時の宇宙機周辺電位の空間分布





そのため,式(5)を満たす格子サイズとデバイ長から計算 パラメータを設定する必要があり,今回の解析では,宇宙 機構体電位 0V におけるイオンビーム電流と中和電子電流 を 0.1 mA に設定し,電荷完全中和を再現している.ビーム イオン種は一価のキセノンイオンとし,ビーム発散角は 20 度, ビーム加速電位は 1000 V とした. 表1に, この解析で 使用した計算パラメータを示す. また本稿で示す 図は, xz 平面の2次元平面, yz 方向は宇宙機中心を切り出したもの である.

表 1	宇宙機電位変動を含む
完全中和	和解析におけるパラメータ

イオンビーム			
イオン種	Xe⁺		
スラスタ半径, cm	2.5		
加速電位, V	1000		
放出電流量, mA	0.1		
放出角, deg	20		
中和電子			
電子温度,eV	1		
放出半径,cm	2.5		
放出電流量,mA	0.1		
計算条件			
時間幅(dt), ns	1		
グリッド幅(dx), cm	0.5		
グリッド数(X*Y*Z)	256×256×256		
宇宙機サイズ(X*Y*Z)	20×20×20		

研究背景および目的で述べたように、完全中和解析において、中和と宇宙機電位変動には相関がるため、宇宙機帯 電解析とプルーム形成過程の解析を同時に行う必要がある と考えられる.今回は、イオンスラスタの完全中和過程を 再現するにあたり、宇宙機電位浮動状態と宇宙機電位 0V 固定状態の2つの場合の完全中和解析を行った.

はじめに、宇宙機電位浮動状態とし、イオンビームおよ び中和電子放出開始から 50μs 経過後の, 準定常状態におけ る宇宙機電位およびプルーム電位の計算を行った.図 10 にイオンビームおよび中和電子放出開始から 50us までの 宇宙機電位および放出電流の履歴を示す. 2.0µs までは宇宙 機電位が上昇していき,最大で 3.6V 程度まで宇宙機電位は 達する.その後,宇宙機電位は下降していき,50µs 経過後 は-0.5V 程度まで宇宙機電位は落ち込むという結果が得 られた.図11に準定常状態における宇宙機周辺電位計算結 果を,図12,13にこのときのイオンの空間分布と電子の空 間分布を示す. ビーム放出および熱的電子放出により, 宇 宙機下流側にプラズマプルームが形成されている. このと きのプラズマプルーム電位は 30V 程度となり、中和がなさ れていると考えられる.図14は準定常状態に達するまでの 宇宙機周辺電位の推移を表している. 2µs 経過後のプルー ム電位の最大値が 20V 程度であるため, 初期段階からプル ーム形成がなされており、プラズマプルームの伸展してい く様子が確認できる.



放出電流履歴









(宇宙機電位変動を含む)



図 14 宇宙機周辺電位の空間分布推移

次に、宇宙機電位 0V 固定とし、イオンビームおよび中 和電子放出開始から 50µs 経過後の, 準定常状態におけるプ ルーム電位の計算を行った.図15に準定常状態における宇 宙機周辺電位計算結果を示す. このときのプラズマプルー ム電位は 60V 程度となった. 図 16 は宇宙機電位 0V 固定時 と宇宙機電位浮動時の宇宙機周辺電位の比較図である. 宇 宙機電位を 0V 固定とした場合と浮動とした場合で、スラ スタ近傍のプルーム電位の最大値が2倍程度の差があり, 宇宙機電位の設定条件により、形成されるプルーム電位の 最大値が大きく異なることが確認された.この原因は、本 計算コードの計算体系および電位の境界条件等の計算条件 に起因する可能性もあるが,現在その詳細を調査中である.



図 15 準定常状態における宇宙機周辺電位の空間分布 (宇宙機電位 0V 固定)



図 16 宇宙機電位 0V 固定時(左)と宇宙機電位浮動時(右) の宇宙機周辺電位の比較

#### 和器故障時の中和解析 中 4

中和器故障時には、イオン源から放出したイオンビーム 電流に対して中和器から等しい電子電流が得られない状態 となり、この状態を中和不良という.そのため中和不良は、 イオンビーム電流0.1mAに対して中和電子電流を0.09mA, 0.08mA, 0.05mA とし、3 パターンの中和不良計算を行っ た.この解析で使用した計算パラメータを表2に示す.

図 17 に中和不良計算における宇宙機電位履歴を示す.中 和電子電流は、赤色が 0.09mA、青色が 0.08mA、緑色が 0.05mA である. 中和電子電流低下により宇宙機電位は負 に帯電しており、中和不良が発生していることが確認でき る. また、中和電子電流が低下するほど宇宙機電位は負電 位に落ち込んでおり,-50µs 経過後の宇宙機電位は,0.09mA で-40V 程度, 0.08mA で-90V 程度, 0.05mA で-260V 程度で ある.「はやぶさ」の場合、イオンビーム電流に対して中 和電子電流がわずか数 mA 得られない状態でも宇宙機の電 位は瞬間的にイオンビーム加速電位相当の負電位まで沈み 込む<sup>2)</sup>. そのため、今回の解析では、イオンビームおよび 中和電子放出開始から 50µs までの計算結果であるが, 50µs 経過後も宇宙機電位は負に落ち込み、中和電子電流低下の

度合いによるが,最終的に宇宙機電位はイオンビーム加速 電位相当である-1000Vまで帯電すると考えられる.

表2 中和不良計算におけるパラメータ





図 17 中和不良計算における宇宙機電位履歴

## 5. まとめと今後の予定

本研究では、イオンスラスタ作動時のイオンビーム放出 と熱的電子放出による宇宙機電位とプルーム電位およびプ ルーム形成過程における電位を中心とした諸量を解析する ことを目的とし、3次元完全粒子静電コードにより解析を 行った.今回は、イオンスラスタ作動時におけるイオンス ラスタの完全中和および中和不良状態を再現し、このとき の宇宙機電位およびプルーム電位解析を行った.宇宙機電 位を浮動とした完全中和解析では、準定常状態における宇 宙機電位は-0.5V程度とわずかに負に帯電しており、この ときのプルーム電位の最大値は30V程度になるという結果 が得られた.宇宙機電位固定時の完全中和解析では、準定 常状態におけるプルーム電位の最大値は60V程度になり、 宇宙機電位を浮動とした場合で、ス ラスタ近傍のプルーム電位の最大値が2倍程度の差がある という結果となった.中和器故障時の中和解析では、イオ ンビーム電流 0.1mA に対して中和電子電流を 0.09mA, 0.08mA, 0.05mA とし、3 パターンの中和不良計算を行っ た.中和電子電流低下により宇宙帯電が発生し、50µs 経過 後の宇宙機電位は、0.09mA で-40V 程度、0.08mA で-90V 程度、0.05mA で-260V 程度となった.最終的に宇宙機電位 はイオンビーム加速電位相当である-1000V まで帯電する と考えられる.

今後は、宇宙機電位の設定条件により、形成されるプル ーム電位の変動の確認と、その原因の究明を行う.宇宙機 電位の設定条件によるプルーム電位の変動は、本計算コー ドの計算体系および電位の境界条件が寄与している可能性 があるため、コード仕様の改修と計算体系設定のパラメト リクランによりこれを検証する.また、超小型衛星に対す る小型イオンスラスタ設計の最適化に向けて、イオン源に 対する中和器配置をパラメータとした電荷中和およびプル ーム形成に関する数値解析も行う予定である.

## 謝辞

本研究で実施した計算機シミュレーションは,京都大学・ 電波科学計算機実験装置(KDK)を使用して実行した.

## 参考文献

- 船瀬龍,五十里哲,川端洋輔「超小型宇宙科学・探査 ミッションにおける推進系利用の現状と今後への期 待」宇宙科学技術連合講演会,2017.
- 細田聡史,國中均「イオンエンジンによる小惑星探査 はやぶさの帰還運用」プラズマ・核融合学会誌, Vol.86, No.5 (2010), pp.282-292.
- Kuninaka, H., and Molina-Morales, P. : Spacecraft Charging due to Lack of Neutralization on Ion Thrusters, Acta Astronautica 55, 2004, pp.27-38.
- K. Nishiyama, S. Hosoda, R. Tsukizaki, H. Kuninaka : Operation Status of Ion Engines of Asteroid Explorer Hayabusa2, Proceedings of Space Transportation Symposium., 2017.
- Lubos Brieda, and Joseph Wang, Modeling of Ion Thruster Beam Neutralization Using a Fully Kinetic ES-PIC Code, AIAA, 2015.
- Lubos Brieda, Raed Kafafy, Julien Pierru and Joseph Wang, Development of the DRACO Code for Modeling Electric Propulsion Plume Interactions, AIAA, 2004.
- 7) Muranaka, T., Shinohara, I., Funaki, I., Kajimura, Y., Nakano, M., and Takaki, R. : Research and Development of Plasma Simulation Tools in JEDI/JAXA, Journal of Space Technology and Science, vol. 25, No. 2, 2011, pp.1-18.
- 8) Hockney, R. W. and Eastwood, J. W. : Computer Simulation Using Particles, Adam Hilger, New York, 1988.
- Samanta Roy, R. I., Hastings, D. E., and Gatsonis, N. A. : Ion-Thruster Plume Modeling for Backflow Contamination, J. Spacecraft and Rockets, vol. 33, no. 4, 1996, pp.525-534.
- C. K. Birdsall, Particle-in-Cell Charged-Particle Simulations, Plus Monte Carlo Collisions With Neutral Atoms, PIC-MCC, IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, vol. 19, no. 2, 1991, pp.65-85.